物理学报 Acta Physica Sinica



Nd-Ce-Fe-B纳米复合薄膜的磁性及交换耦合作用 孙亚超 朱明刚 石晓宁 宋利伟 李卫

孙立是 不为时 兄兄子 不打作 子工

Magnetic properties and exchange coupling of Nd-Ce-Fe-B nanocomposite films

Sun Ya-Chao Zhu Ming-Gang Shi Xiao-Ning Song Li-Wei Li Wei

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 66, 157502 (2017) DOI: 10.7498/aps.66.157502 在线阅读 View online: http://dx.doi.org/10.7498/aps.66.157502 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2017/V66/I15

您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in

磁性多层膜 CoFeB/Ni 的垂直磁各向异性研究

Perpendicular magnetic anisotropy study of CoFeB/Ni multilayers by anomalous Hall effect 物理学报.2016, 65(24): 247502 http://dx.doi.org/10.7498/aps.65.247502

Mo覆盖层对 MgO/CoFeB/Mo 结构磁各向异性的影响 Influence of Mo capping layer on magnetic anisotropy of MgO/CoFeB/Mo 物理学报.2015, 64(24): 247504 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.247504

MgO/Pt界面对增强Co/Ni多层膜垂直磁各向异性及热稳定性的研究 Enhancement of perpendicular magnetic anisotropy and thermal stability in Co/Ni multilayers by MgO/Pt interfaces 物理学报.2015, 64(19): 197501 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.197501

Co/Ni多层膜垂直磁各向异性的研究

Perpendicular magnetic anisotropy in Co/Ni multilayers studied by anomalous Hall effect 物理学报.2015, 64(9): 097501 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.097501

FeMn 掺杂 AIN 薄膜的制备及其特性研究

Study on preparation and characteristics of Fe- and Mn-doped AIN thin films 物理学报.2013, 62(21): 217504 http://dx.doi.org/10.7498/aps.62.217504

Nd-Ce-Fe-B纳米复合薄膜的磁性及 交换耦合作用*

孙亚超 朱明刚† 石晓宁 宋利伟 李卫

(钢铁研究总院功能材料研究所,北京 100081)

(2017年3月22日收到;2017年5月2日收到修改稿)

采用磁控溅射技术制备了具有永磁特征的Nd-Ce-Fe-B多层纳米复合薄膜,并对其进行了退火处理.通过改变退火温度,研究其对薄膜磁性能和晶体结构的影响.结果表明,随着退火温度的提高薄膜磁性能逐渐增大,但当温度达到695°C以上时,薄膜的磁性能急剧下降.当退火温度为675°C时,薄膜的矫顽力 $H_{ci} = 10.1 \text{ kOe} (1 \text{ Oe} = 79.5775 \text{ A/m}), 垂直于薄膜表面方向的剩余磁化强度<math>4\pi M_{r\perp} = 5.91 \text{ kG} (1 \text{ G} = 10^3/(4\pi) \text{ A/m}).$ 薄膜的X射线衍射结果表明,磁性薄膜具有较好的c轴取向.通过对薄膜磁化反转过程的研究,发现随着外加磁场的增大, M_{rev} 的极小值向 M_{irr} 减小的方向移动,这与畴壁弯曲模型类似,表明在薄膜中存在较强烈的局部钉扎作用,而剩余磁化强度曲线表明这种钉扎作用在薄膜矫顽力机制中并不占支配作用.此外,薄膜的Henkel曲线结果表明在薄膜中存在较强的交换耦合作用,在经过685°C退火的薄膜中磁相互作用更加显著.

关键词: 永磁薄膜, 磁性能, 磁化反转, 交换耦合作用 PACS: 75.70.-i, 75.60.Nt, 68.55.-a

DOI: 10.7498/aps.66.157502

1引言

Nd-Fe-B磁体因其具有优异的磁性能而受到 科研人员的广泛关注^[1-6],然而由于Ce₂Fe₁₄B的 磁晶各向异性能场只有4.6 T,远远低于Nd₂Fe₁₄B 的各向异性能场(7.5 T),而且Ce₂Fe₁₄B的理论饱 和磁化强度(1.17 T)也比Nd₂Fe₁₄B(1.61 T)的低 很多^[7].采用常规方法,用Ce元素部分或者全部替 代Nd-Fe-B中的Nd元素,都面临着剩余磁化强度 和内禀矫顽力急剧降低的问题,因而很长一段时间 内人们都认为Ce-Fe-B磁体没有开发和使用价值.

近期, Zhu等^[8,9]制备出了实用的双永磁主相 Nd-Ce-Fe-B烧结磁体, 其剩磁也没有像单主相磁 体那样明显降低, 矫顽力还有所提高.其实, 早在 20世纪80年代末, 人们就提出了软、硬磁纳米双相 永磁材料的概念,建立了交换耦合作用模型^[10-13], 并从实验上验证了可以通过软硬磁之间的交换耦 合作用实现剩磁增强效应,但对于不同硬磁纳米颗 粒之间的交换耦合效应研究甚少.我们在研究软、 硬磁纳米双相永磁材料矫顽力随晶粒尺寸变化的 关系时,提出硬、硬磁相之间也存在一定的交换耦 合作用^[14].然而,双永磁主相烧结Ce磁体不同于 软、硬磁纳米双相永磁材料,由于烧结磁体晶体结 构和相组成的复杂性,不同各向异性常数的永磁主 相之间的作用机制以及Ce元素对磁体主相和晶界 相的影响还不完全清楚.因此,在本文中我们选取 结构和相组成相对简单的薄膜材料作为研究对象, 探索、研究不同热处理温度对Nd-Ce-Fe-B复合薄 膜磁性能和晶体结构的影响;通过对薄膜样品磁性 行为测量,研究薄膜中相组成和不同主相之间的相

* 国家重点基础研究发展计划(批准号: 2014CB643701)和国家自然科学基金(批准号: 51571064)资助的课题.

© 2017 中国物理学会 Chinese Physical Society

[†]通信作者. E-mail: mgzhu@sina.com

互作用以及对磁性能的影响,为深入开展双永磁主 相烧结磁体研究积累知识.

2 样品制备及测试方法

利用多靶磁控溅射技术制备了 Si/Ta(50 nm)/ NdFeB (100 nm)/Ta (2 nm)/ NdCeFeB (100 nm)/ Ta(2 nm)/NdFeB(100 nm)/Ta(40 nm)纳米薄膜, 所选用的靶材为烧结Nd₁₅Fe₇₅B₁₀, (Nd₁Ce₁)₁₅-Fe75B10合金靶,以及纯度优于99.9%的Ta靶.溅 射腔的本底真空高于7×10⁻⁶ Pa, 溅射过程中Ar 气气压为1.2 Pa. 此外,为了消除靶材表面氧化物 对薄膜成分的影响,在制备薄膜前所有的靶材预溅 时间不少于30 min. 样品中NdFeB和NdCeFeB层 的溅射温度分别为630°C和610°C,沉积速率分 别为12.36 nm/min和14.88 nm/min. 为了促使磁 性相的形成并防止样品氧化,在薄膜中增加了缓 冲层 Ta (50 nm) 和保护层 Ta (40 nm), 隔离层 Ta (2 nm)能够有效抑制不同磁层间的元素扩散.溅 射后薄膜样品在真空状态下进行热处理, 热处理温 度为645-705°C,时间均为30 min.

利用称重法标定薄膜沉积速率;薄膜表面形

貌和磁畴结构用原子力显微镜 (AFM) 和磁力显 微镜 (MFM) 进行观察;薄膜结构采用X射线衍 射 (XRD) 进行分析;磁性能采用振动样品磁强计 (VSM) 测量.如果没有特别说明,所有样品磁性能 测量的磁场方向均垂直于薄膜表面.

3 实验结果与讨论

图1是经过不同温度退火后Si/Ta (50 nm)/ NdFeB(100 nm)/Ta (2 nm)/NdCeFeB (100 nm)/ Ta(2 nm)/NdFeB (100 nm)/Ta(40 nm)薄膜的 XRD图. 由于Nd和Ce元素同属稀土元素,且原 子序数和化学性质非常接近,所以在XRD中无法 完全区分Nd和Ce,因此XRD结果中的 RE_2 Fe₁₄B 硬磁相中的RE可能是Ce,Nd或NdCe中的一种. 对于薄膜中的 RE_2 Fe₁₄B (RE = Nd, Ce, NdCe) 相,(105)峰和(006)峰是最为敏感的,因此XRD图 表明所制备的薄膜样品具有明显的c轴取向,同 时薄膜中也存在一些其他取向的晶粒.图1(a)和 图1(d)中的XRD结果表明经过645°C和705°C 退火的薄膜中存在CeFe₂相,而在其他温度退火的 薄膜中并未发现CeFe₂相,说明适当的退火温度有



图 1 经过不同温度退火后 Nd-Ce-Fe-B 薄膜的 XRD 谱 (a) 645 °C; (b) 665 °C; (c) 685 °C; (d) 705 °C Fig. 1. XRD patterns for the Nd-Ce-Fe-B thin films annealed at different temperatures: (a) 645 °C; (b) 665 °C; (c) 685 °C; (d) 705 °C.



图 2 (网刊彩色) 经过不同温度退火后 Nd-Ce-Fe-B 薄膜平行 (//) 和垂直 (⊥) 于薄膜表面方向的磁滞回线 (a) 645 °C; (b) 665 °C; (c) 685 °C; (d) 705 °C

Fig. 2. (color online) Hysteresis loops with the magnetic field applied parallel (//) and perpendicular (\perp) to the plane for the Nd-Ce-Fe-B thin films annealed at different temperatures: (a) 645 °C; (b) 665 °C; (c) 685 °C; (d) 705 °C.

助于抑制 CeFe₂ 相形成. 图 1 (d) 中出现了更多的 硬磁相峰,表明薄膜中晶粒取向更加杂乱,这对 于薄膜的磁性能会起到削弱作用.如图 1 (d) 所 示,在 20°到 30°之间出现了平缓的峰,表明在经过 705°C 退火的薄膜中出现了非晶相.此外,由于 α -Fe 的 (110) 峰和 RE_2 Fe₁₄B 相的 (006) 峰重叠,很 难确定薄膜中是否有 α -Fe 相的存在.

图 2 为经过不同温度退火后 Si/Ta(50 nm)/ NdFeB(100 nm)/Ta (2 nm)/NdCeFeB (100 nm)/ Ta(2 nm)/NdFeB(100 nm)/Ta(40 nm)复合薄膜在 室温下的磁滞回线,测量磁场分别垂直(黑色曲线) 和平行(红色曲线)于样品表面,所有磁性测量均 未考虑退磁因子的影响.图2中所有测量磁场平 行于样品表面的磁滞回线都表现出明显的软磁材 料特征,且与测量磁场垂直于样品表面的曲线有 较大区别,说明薄膜具有很强的各向异性和*c*轴 取向.从图2(a)和图2(d)中测量磁场垂直于薄膜 表面的磁滞回线可以发现,经过645°C退火处理 后薄膜矫顽力 $H_{ci\perp}$ 和剩余磁化强度 $4\pi M_{r\perp}$ 都非 常小,表明较低的热处理温度不利于 RE_2 Fe₁₄B硬 磁相的形成,而705°C退火后薄膜的矫顽力 $H_{ci\perp}$ 虽然有所增大,但是其饱和磁化强度 $4\pi M_{s\perp}$ 和剩 余磁化强度 $4\pi M_{r\perp}$ 都非常小,结合 XRD 结果分析 表明该温度的退火虽然促使薄膜中形成了较多的 $RE_2Fe_{14}B$ 硬磁相,但同时也促进了稀土氧化物的 形成.图2(b)和图2(c)中垂直于样品表面的磁滞 回线在退磁部分出现了不同程度的塌腰,这可能 是由于多层薄膜中存在少量 CeFe₂相微晶引起的, 但是因为 CeFe₂相所占体积分数太少,相应薄膜的 XRD 结果中没有明显的 CeFe₂相峰.

表1为Si/Ta(50 nm)/NdFeB(100 nm)/Ta(2 nm)/ NdCeFeB(100 nm)/Ta (2 nm)/NdFeB(100 nm)/ Ta(40 nm)薄膜经过不同温度退火后的磁性能及 表面平均粗糙度 R_a .表1中的测量结果表明退火 温度对于薄膜的磁性能和表面形貌具有非常明 显的影响. 当退火温度较高(>685 °C)或者较低 (<655 °C)时,样品的剩余磁化强度4 $\pi M_{r\perp}$ 和饱和 磁化强度4 $\pi M_{s\perp}$ 都急剧下降.经过705 °C退火薄 膜的矫顽力达10.45 kOe (1 Oe = 79.5775 A/m), 但是其剩余磁化强度和饱和磁化强度明显降低.此 外,样品表面的平均粗糙度 R_a随着退火温度的升高而先增加后下降.高温退火后平均粗糙度的降低

可能是由于该样品中形成了少量的非晶相,有助于改善表面形貌.

样品	退火温度 $T_{\rm d}/^{\circ}{\rm C}$	$H_{\rm ci\perp}/{\rm kOe}$	$4\pi M_{\rm r\perp}/{\rm kG}$	$4\pi M_{\rm s\perp}/{\rm kG}$	平均粗糙度 $R_{\rm a}/{\rm nm}$
1	645	4.68	1.88	3.85	7.61
2	655	8.45	6.59	8.02	
3	665	9.79	5.97	8.34	16.9
4	675	10.1	5.91	7.88	—
5	685	7.82	7.47	9.11	21.9
6	695	7.82	1.76	3.83	18.3
7	705	10.45	1.95	3.99	16.3

表1 经过不同温度退火后薄膜的磁性能及表面平均粗糙度 (1 G = $10^3/(4\pi)$ A/m) Table 1. Magnetic properties and surface roughness for the films annealed at different temperatures.



图 3 (网刊彩色) Nd-Ce-Fe-B 薄膜不同温度退火后的表面 (a)—(d) AFM 和 (e)—(h) MFM 图 (a), (e) 645 °C; (b), (f) 665 °C; (c), (g) 685 °C; (d), (h) 705 °C

Fig. 3. (color online) (a)–(d) AFM and (e)–(h) MFM images for the Nd-Ce-Fe-B thin films with various annealing temperatures: (a), (e) 645 °C; (b), (f) 665 °C; (c), (g) 685 °C; (d), (h) 705 °C.

经过不同温度退火Si/Ta(50 nm)/NdFeB (100 nm)/Ta(2 nm)/NdCeFeB(100 nm)/Ta(2 nm)/ NdFeB(100 nm)/Ta(40 nm)薄膜的AFM和MFM 图如图3所示. 从图3(a)—(d)中可以发现所有 样品的晶粒大小比较均匀,即使是经过705°C高 温退火后的样品晶粒都没有出现异常长大现象. 图3(a),(b),(c)和(d)中样品的平均晶粒尺寸分别 为43.1,56.7,65.6和75.9 nm,说明晶粒尺寸随着 退火温度升高而增大.对比图3中的AFM和MFM 图,可以发现经过665和685°C退火样品的云状 磁畴中都包含多个晶粒,表明这些硬磁晶粒之间 存在交换耦合作用.图3(e)和图3(h)中出现了更多的岛状畴,结合XRD结果可以得到以下结论: 645°C退火处理不利于薄膜中*RE*₂Fe₁₄B相的形成,而705°C热处理后的样品中虽然形成了较多的*RE*₂Fe₁₄B相,但同时也形成了大量稀土氧化物非磁性相,从而造成样品的剩磁急剧下降.

磁体剩余磁化强度曲线通常被用来研究磁性 材料的矫顽力机制^[15,16].假设薄膜中单畴颗粒之 间没有相互作用,且畴壁在起始磁化和退磁过程中 所遭遇的钉扎为相同类型,则材料的剩余磁化强度 数据应该满足以下关系式^[17]

$$M_{\rm d}(H) = M_{\rm r}(\infty) - 2M_{\rm r}(H), \qquad (1)$$

其中, $M_{\rm r}(H)$ 为施加正向磁场 H 后的起始剩 余磁化强度, $M_{\rm r}(\infty)$ 为饱和磁化强度, $M_{\rm d}(H)$ 为施加反向磁场 – H 后的退磁剩余磁化强度. 图 4 给出了 Nd-Ce-Fe-B 薄膜经过 685 °C 退火后的 $M_{\rm d}(H)/M_{\rm r}(\infty)$ vs. $M_{\rm r}(H)/M_{\rm r}(\infty)$ 图. 如果满足 等式 (1), 则所有的数据点应该落在从

到

$$\frac{M_{\rm d}(H)}{M_{\rm r}(\infty)} = -1, \quad \frac{M_{\rm r}(H)}{M_{\rm r}(\infty)} = 1$$

 $\frac{M_{\rm d}(H)}{M_{\rm r}(\infty)} = 1, \quad \frac{M_{\rm r}(H)}{M_{\rm r}(\infty)} = 0$

的直线上,如图4中虚线所示.然而,实际测量得到数据点明显偏离了该理论线,这表明矫顽力钉扎机制在薄膜磁化反转过程中并不起支配作用.



图 4 Nd-Ce-Fe-B 薄 膜 经 过 685 °C 退 火 后 的 $M_{\rm d}(H)/M_{\rm r}(\infty)$ vs. $M_{\rm r}(H)/M_{\rm r}(\infty)$ 图, 其中实线为实 验测量数据, 虚线为由等 (1) 式得到的理论线 Fig. 4. $M_{\rm d}(H)/M_{\rm r}(\infty)$ vs. $M_{\rm r}(H)/M_{\rm r}(\infty)$ for the Nd-Ce-Fe-B thin film annealed at 685 °C. The solid line and dashed straight line, respectively, correspond to the experimental data and theoretical data describing Eq. (1).

为了进一步探讨矫顽力机制,我们通过测量 可逆磁化强度 M_{rev} 来研究薄膜样品的磁化反转过 程,而 M_{rev} 依赖于不可逆磁化强度 M_{irr} . M_{rev} 和 M_{irr} 的定义如图 5 所示^[18],对某方向(+)饱和磁 化后剩磁状态的样品,在反方向(-)施加退磁场 H随后将其去除后的磁化强度为不可逆磁化强度 M_{irr} ,而磁场 H的磁化强度 M(H)为退磁曲线回复 过程中对应磁场时的磁化强度. M_{irr} 的最大值等 于施加饱和磁场后的剩余磁化强度,可逆磁化强度 $M_{\text{rev}} = M(H) - M_{\text{irr}}$.



图 5 可逆磁化强度和不可逆磁化强度定义示意图 Fig. 5. Illustration showing the definitions of reversible and irreversible magnetization and the procedures adopted in data analysis.

经过685 和705 °C 退火后 Nd-Ce-Fe-B 薄膜不 同磁场下的 $M_{\rm rev}$ vs. $M_{\rm irr}$ 关系图如图6(a)和 图6(b)所示,从图6可以看到,两个样品在不同 磁场下随着 Mirr 变化 Mrev 都存在极小值, 虽然该 极小值并不是很明显,但都具有同样的变化趋势, 即随着磁场的增大向 Mirr 负方向移动 (如图中红色 箭头所示). 该趋势与畴壁弯曲模型类似^[19,20],表 明在薄膜中存在强烈的局部钉扎,分析其原因,这 可能是由于薄膜中存在CeFe2相或者晶体缺陷造 成的. 此外, 从图 6 (b) 中可以发现在 M_{irr} 趋于零值 附近, Mrev 出现了明显的台阶跳跃, 这种现象在经 过685°C退火的样品(见图6(a))中并未出现,这 种现象被认为可能是由于经过较高温度退火,薄 膜中非晶的CeFe2相晶化并长大造成, XRD结果 也验证了该推论,这个有趣的实验结果有待深入 研究.

为了研究薄膜中磁性相之间的相互作用, 测量 并计算了经过655和685°C退火Nd-Ce-Fe-B薄膜 的 δ_m 点,最终得到Henkel曲线,如图7所示.其中 δ_m 为等(1)式的变形, $\delta_m(H) = (M_d(H) - M_r(\infty) + 2M_r(H))/M_r(\infty)$,利用该等式可以表征材料中的 磁相互作用^[21,22].从图7中可以看出,两个薄膜样 品的Henkel曲线都存在较大的正值峰,表明在薄 膜中不同硬磁层之间存在较强的交换耦合作用,随 着外加磁场的增强,经过较高温度退火的薄膜的磁 偶极相互作用更加显著,这可能是由于晶粒尺寸较 大使得长程偶极相互作用增强.当然,硬磁层间Ta 隔离层的厚度对于层间的交换耦合作用有很大的 影响,我们将另文讨论.



图 6 经过 (a) 685 和 (b) 705 °C 退火后 Nd-Ce-Fe-B 薄膜不同磁场下的 M_{rev} vs. M_{irr} 关系 Fig. 6. For the Nd-Ce-Fe-B thin films annealed at (a) 685 and (b) 705 °C, experimental measurements of M_{rev} as a function of M_{irr} for demagnetizing curves.



图 7 经 过 655 和 685 °C 退 火 Nd-Ce-Fe-B 薄 膜 的 Henkel 曲线

Fig. 7. Henkel curves for the Nd-Ce-Fe-B thin films annealed at 655 and 685 $^{\circ}\mathrm{C}.$

4 结 论

采用直流磁控溅射法制备出了 Si/Ta(50 nm)/ NdFeB(100 nm)/Ta(2 nm)/NdCeFeB(100 nm)/ Ta(2 nm)/NdFeB(100 nm)/Ta(40 nm) 纳米薄膜, 发现退火温度对薄膜磁性能和表面形貌有显著影 响.随着退火温度的升高,薄膜的磁性能逐渐提 高,但当温度达到695°C以上时,薄膜的磁性能迅 速下降.同时,发现随着退火温度的升高,薄膜晶 粒尺寸也逐渐增大,但是退火温度与薄膜表面的 粗糙度没有必然联系.比较了分别经过645,665, 685和705°C热处理样品的MFM 图,发现经过 665和685°C热处理后的样品中不同 RE₂Fe₁₄B 相之间存在耦合作用.通过对薄膜的剩余磁化曲 线和 M_{rev} vs. M_{irr}曲线的分析,发现在薄膜中存在 较强烈的局部钉扎,这可能是薄膜中的CeFe2相或 者晶体缺陷引起的,但是,矫顽力钉扎机制在薄膜 中并不起支配作用.此外,Henkel曲线表明在所制 备的多层复合薄膜中不同硬磁层存在较强的交换 耦合作用,这对于薄膜的磁性能有很大的增强作用.

本文在完成过程中得到了中国科学院沈阳金属研究所 刘伟研究员的大力帮助,在此特别表示感谢.

参考文献

- Sagawa M, Togawa N, Yamamoto H, Matsuura Y 1984
 J. Appl. Phys. 55 2083
- [2] Sato T, Oka N, Ohsuna T, Kaneko Y, Suzuki S, Shima T 2011 J. Appl. Phys. 110 023903
- [3] Wang W J, Guo Z H, Li A H, Li X M, Li W 2006 J. Magn. Magn. Mater. 303 392
- [4] Zhu M G, Li W, Gao R W, Han G B, Feng W C 2004 Acta Phys. Sin. 53 3171 (in Chinese) [朱明刚, 李卫, 高 汝伟, 韩广兵, 冯维存 2004 物理学报 53 3171]
- [5] Dai L C, Jian X L, Zhao Y Y, Yao X X, Zhao Z G 2016
 Acta Phys. Sin. 65 234101 (in Chinese) [戴存礼, 骞兴亮,
 赵艳艳, 姚雪霞, 赵志刚 2016 物理学报 65 234101]
- [6] Akdogan O, Dobrynin A, LeRoy D, Dempsey N M, Givord D 2014 J. Appl. Phys. 115 17A764
- [7] Herbst J F 1991 Rev. Mod. Phys. 63 819
- [8] Zhu M G, Li W, Wang J D, Zheng L Y, Li Y F, Zhang K, Feng H B, Liu T 2013 *IEEE Trans. Magn.* 50 1000104
- [9] Huang S L, Feng H B, Zhu M G, Li A H, Zhang Y, Li
 W 2014 *AIP Adv.* 4 107127
- [10] Coehoorn R, de Mooij D B, Duchateau J P W B, Buschow K H J 1988 J. Phys. Colloques 49 C8-669
- [11] Skomski R, Coey J M D 1993 Phys. Rev. B 48 15812
- [12] Leineweber T, Kronmüller H J 1997 Magn. Magn. Mater. 176 145

- [13] Liu X H, Yan G, Cui L Y, Zhou S X, Zheng W, Wang A L, Chen J C 1999 *IEEE Trans. Magn.* 35 3331
- [14] Feng W C, Li W, Zhu M G, Han G B, Gao R W 2008
 Acta Metall. Sin. 44 8 (in Chinese) [冯维存, 李卫, 朱明
 刚, 韩广兵, 高汝伟 2008 金属学报 44 8]
- [15] Ding J, Street R, McCormick P G 1992 J. Magn. Magn. Mater. 115 211
- [16] Hadjipanayis G C, Kim A 1988 J. Appl. Phys. 63 3310
- [17] Wohlfarth E P 1958 J. Appl. Phys. 29 595

- [18] Cammarano R, McCormick P G, Street R 1996 J. Phys. D 29 2327
- [19] Livingston J D 1987 IEEE Trans. Magn. MAG-23 2109
- [20] Crew D C, McConrmick P G, Street R 1999 J. Appl. Phys. 86 3278
- [21] Henkel O 1964 Phys. Stat. Sol. 7 919
- [22] Kelly P E, Grady K O, Mayo P I, Chantrell R W 1989 IEEE Trans. Magn. 25 3881

Magnetic properties and exchange coupling of Nd-Ce-Fe-B nanocomposite films*

Sun Ya-Chao Zhu Ming-Gang[†] Shi Xiao-Ning Song Li-Wei Li Wei

(Division of Functional Material, Central Iron and Steel Research Institute, Beijing 100081, China)
 (Received 22 March 2017; revised manuscript received 2 May 2017)

Abstract

In the early 1980 s, the soft and hard magnetic nano-two-phase permanent magnet materials were developed and exchange coupling model was put forward. Moreover, the theoretical maximum magnetic energy product could reach 120 MGOe (1 Oe = 79.5775 A/m). However a great many of experimental research results are always disappointing for theoretical calculation, but previous studies have shown that there exists also a strong exchange coupling in hard magnetic phase, which can improve the magnetic property of magnet.

In this paper, nanocomposite Ta(50 nm)/NdFeB(100 nm)/Ta(2 nm)/NdCeFeB(100 nm)/Ta(2 nm)/NdFeB(100 nm)/ Ta(40 nm) multilayer films with Ta underlayers and coverlayers are fabricated on Si substrates by direct current sputtering. A 50 nm Ta underlayer and a 40 nm coverlayer are sputtered at room temperature to align the easy axis of the $RE_2Fe_{14}B$ grains to the direction perpendicular to the film plane and to prevent the magnetic film from oxidizing, respectively. The 2 nm Ta spacer layer serves as suppressing the diffusion of elements between different magnetic layers. The NdFeB and NdCeFeB magnetic film are deposited at 630 °C and 610 °C, respectively, and then they are followed by *in situ* rapid thermal annealing at 645–705 °C for 30 min. The microstructures and morphologies of the films are characterized by X-ray diffractometry with Cu K_{α} radiation, atomic force microscope, and magnetic force microscope. The magnetic properties of the films are measured with vibrating sample magnetometer.

The influences of annealing temperature on magnetic property and crystal structure of the film are investigated. The results show that the magnetic property of the film improves gradually with the increase of annealing temperature, but deteriorates sharply when the temperature reaches above 695 °C. When the annealing temperature is 675 °C, the coercivity H_{ci} of the film reaches 10.1 kOe and the remanence $4\pi M_{r\perp}$ is 5.91 kG (1 G = $10^3/(4\pi)$ A/m), with a magnetic field applied to the direction perpendicular to the plane of the Nd-Ce-Fe-B thin film. The X-ray diffraction results show that the grains of the hard magnetic phase (2 : 14 : 1 phase) grow almost along the substrate normal (*c*-axis direction), of course, with a certain misorientation. Through the magnetization reversal process of the Nd-Ce-Fe-B thin film, it is found that the minimum value of M_{rev} moves in the direction of decreasing M_{irr} as the applied magnetic field increases, which is similar to the domain wall bowing model. This indicates that there is a strong local domain wall pinning in the film. Moreover, the remanence curve shows that the pinning type mechanism is indeed not dominant in the magnetization reversal process of the Nd-Ce-Fe-B thin film after annealing at 685 °C. In addition, Henkel plots are also investigated in the films at different annealing temperatures. It is believed that nonzero δ_m is due to the interaction between particles in the magnet. It can be stated based on the measuring results that there exists a strong magnetic exchange coupling effect in the Nd-Ce-Fe-B thin film.

Keywords: permanent magnetic film, magnetic properties, magnetization reversal, exchange couplingPACS: 75.70.-i, 75.60.Nt, 68.55.-aDOI: 10.7498/aps.66.157502

^{*} Project supported by the National Basic Research Program of China (Grant No. 2014CB643701) and the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 51571064).

[†] Corresponding author. E-mail: mgzhu@sina.com